

公益社団法人 日本表面真空学会
2020 年度会長・会長代理・副会長互選
理事会 議事録

日 時：2020 年 5 月 23 日（土）15：05-15：10
場 所：WEB 会議

理事数：26 名 出席者：23 名

出 席：赤木和人、虻川匡司、板倉明子、市村正也、大岩 烈、近藤剛弘、佐々木成朗、
重川秀実、鈴木基史、内藤正路、中嶋 健、中辻 寛、中村 誠、橋詰富博、
長谷川修司、平野愛弓、福井賢一、福谷克之、松田 巖、目良 裕、吉田 肇、
吉村雅満、渡邊 聡、
大門 寛（監事）、藤田大介（監事）、染野光宏（監事）
欠 席：玉田 薫、福田めぐみ、

議事


理事 25 名中、出席理事数が 23 名であり、定足数を満たしていることを確認した後、議事に入った。

1. 今回の理事会についての議事録署名人を代表理事と出席監事 3 名とした。
 2. 定款第 23 条に基づき、理事の中から会長、会長代理、副会長の選定を行うことを確認した。
 3. 会長候補者を理事から募ったところ、重川秀実理事が推薦された。審議の結果、重川秀実理事を会長とすることを全会一致で決定した。
 4. 副会長候補者を理事から募ったところ、長谷川修司理事、福谷克之理事、大岩烈理事が推薦された。審議の結果、上記 3 名を副会長とすることを全会一致で決定した。
 5. 副会長 3 名のうち 1 名の会長代理候補者を募ったところ、長谷川修司理事が推薦された。審議の結果、長谷川修司理事を会長代理とすることを全会一致で決定した。
- なお、被選任者は席上で、その就任を承諾した。


代表理事

重川秀実 

代表理事

長谷川修司 

監 事

大門 寛 

監 事

藤田大介 

監 事

染野光宏 